

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】令和 2 年 10 月 1 日 (2020.10.1)

【公開番号】特開 2019-95220 (P2019-95220A)

【公開日】令和 1 年 6 月 20 日 (2019.6.20)

【年通号数】公開・登録公報 2019-023

【出願番号】特願 2017-222322 (P2017-222322)

【国際特許分類】

G 0 1 J 3/447 (2006.01)

G 0 1 J 3/42 (2006.01)

G 0 1 N 21/21 (2006.01)

【F I】

G 0 1 J 3/447

G 0 1 J 3/42

G 0 1 N 21/21 Z

【手続補正書】

【提出日】令和 2 年 8 月 24 日 (2020.8.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 6】

ここで、透過スペクトル S を検出する過程は、0 ° のときに検出される透過スペクトルと 9 0 ° のときに検出される透過スペクトルとの強度比を算出する過程を具備し、回帰演算過程は、強度比を算出する過程により算出される強度比を用いて混合比率 R を補正する過程を具備する、ものであっても良い。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 7】

請求項 6 に記載の分光解析方法において、前記透過スペクトル S を検出する過程は、0 ° のときに検出される透過スペクトルと 9 0 ° のときに検出される透過スペクトルとの強度比を算出する過程を具備し、

前記回帰演算過程は、強度比を算出する過程により算出される強度比を用いて混合比率 R を補正する過程を具備する、

ことを特徴とする分光解析方法。